

Tab. 12 Pracoviště VaV s výdaji na VaV ve vybraných technologických oblastech podle druhu pracoviště

rok 2017

Sektor provádění VaV, druh pracoviště	Informační a komunikační technologie (ICT)			Biotechnologie			Nanotechnologie a nanomateriály		
	Počet	Struktura	Podíl*	Počet	Struktura	Podíl*	Počet	Struktura	Podíl*
Podnikatelský	604	89,5%	23,0%	119	61,7%	4,5%	76	59,4%	2,9%
Veřejné podniky	7	1,0%	14,6%	-	-	-	-	-	-
Soukromé podniky domácí	471	69,8%	24,3%	105	54,4%	5,4%	62	48,4%	3,2%
Soukromé podniky zahraniční	126	18,7%	19,6%	14	7,3%	2,2%	14	10,9%	2,2%
Vládní	10	1,5%	5,0%	23	11,9%	11,6%	15	11,7%	7,5%
Pracoviště AV ČR	6	0,9%	10,0%	18	9,3%	30,0%	11	8,6%	18,3%
Resortní výzkumná pracoviště	-	-	-	-	-	-	1	0,8%	2,8%
Knihovny, archivy, muzea	2	0,3%	3,4%	-	-	-	-	-	-
Zdravotnická zařízení	-	-	-	3	1,6%	17,6%	1	0,8%	5,9%
Ostatní	2	0,3%	7,4%	2	1,0%	7,4%	2	1,6%	7,4%
Vysokoškolský	53	7,9%	23,1%	47	24,4%	20,5%	36	28,1%	15,7%
Veřejné a státní vysoké školy	49	7,3%	25,4%	43	22,3%	22,3%	34	26,6%	17,6%
Fakultní nemocnice	1	0,1%	10,0%	4	2,1%	40,0%	2	1,6%	20,0%
Soukromé vysoké školy	3	0,4%	11,5%	-	-	-	-	-	-
Soukromý neziskový	8	1,2%	13,8%	4	2,1%	6,9%	1	0,8%	1,7%
ČR celkem	675	100,0%	21,7%	193	100,0%	6,2%	128	100,0%	4,1%

* Podíl na celkovém počtu pracovišť VaV daného druhu